(54) SEMICONDUCTOR DEVICE:

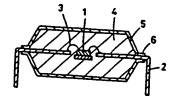
(11) 61-163652 (A)

(43) 24.7.1986 (19) JP

(21) Appl. No. 60-4597 (22) 15.1.1985 (71) MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD (72) ATSUMI HIRATA (51) Int. Cl. H01L23/28, H01L23/48

PURPOSE: To improve reliability on damp-proofing, and to prevent the deformation of a lead by projecting a package to the outside so that the lead is covered

CONSTITUTION: An electronic part 1 sealed with a resin 4 is encapsulated into a sheet-shaped package 5, and leads 2 are projected from the package and bent. The package 5 is manufactured by combining two resin sheets while holding the upper section of a wire from which the leads 2 are projected, and the leads 2 are covered with collars 6 jutting out to the outside. The leads are difficult to be deformed because the collars reinforce the leads, and interface hygroscopicity can be lowered because the leads are fast stuck to the package and the sealing resin in longer size only of collar sections.



19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭61 - 163652

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和61年(1986)7月24日

H 01 L 23/28 23/48 6835-5F 7357-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⊗発明の名称 半導体装置

②特 関 昭60-4597 ②出 関 昭60(1985)1月15日

臣

砂発明 者平田

門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内

門真市大字門真1048番地

⑪出 顋 人 松下電工株式会社

②代 理 人 弁理士 松本 武彦

G 48 18

1. 発明の名称

,

半導体装置

2. 特許請求の範囲

(I) 電子部品がパツケージで封入され、このパ 、ツケージからリードが突き出た半導体装置におい て、パツケージがリードの突き出た線上でリード を視うようにして外側に張り出していることを特 後とする半導体装置。

(2) パツケージが、2枚の樹脂シートをリードの突き出た線を挟んで重ね合わせたものである特許様求の範囲第1項記載の半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

この発明は、電子部品(半導体素子、IC. L SI等)を封入するパッケージの形状を改善した 半導体装置に関する。

(介景技術)

半導体素子やICを選気・熱・ホコリや有容物など外部雰囲気から保護し、電気的な絶縁性を保

種々の特性が要求されるパツケージで特に倒胞を封止材料として用いたパツケージに対して扱も強い要求は、耐湿信頼性の向上である。半導体素子やICへの水分の浸入には、パツケージとリードとわつてくるパルク吸湿と、パツケージとリードと

(発明の目的)

以上の点に指みて、この発明は、耐混信頼性に 優れ、かつ、パッケージング後の工程において発 生していたリード変形を防止することを可能とす る半導体装置を提供することを目的とする。

(発明の開示)

~ 9. Th. P ...

り出したつばらが形成されている。第3図および 第4図に半導体装置の従来例を示す。図にみるように、後来例のパッケージ1には、つばが形装置の 大でいなかつた。この発明にかかる半導体装置の 実施例と従来例とを比較すると、実施例の半補強 されている。そのため、リードが変形しにくいづまれている。そのため、リードが変形したくいまた、リードがつばの分だけ長く、パッケージよび對止樹脂と密着しているため、界面吸湿を低下させることができるのである。

この発明にかかるパッケージの材料は、前述でたるパッケージが状状は、リードを決ない。パッケージ形状はなられて、リードを挟むな形状の突き出たないればよく、パッケージはの内にである。 かってもない。 ないでもない。 ないでもない。 はいいでもない。 はいいでもない。 はいいではない。 はいいでもない。 はいいでもない。 はいいでもない。 はいいでもない。 はいいではない。 はいいでもない。 はいいではない。 はいいではないが、 信頼性をある

前記の目的を達成するため、この発明は、電子 部品がパッケージで封入され、このパッケージ らリードが突き出た半導体装置において、パッケージがリードの突き出た線上でリードを買うよう にも外側に張り出していることを特徴とする半 導体装置をその要旨とする。以下にこれを、 中実施例をあらわす図面に基づいて詳しく説明する。

という点からは、不活性ガスが好ましく、また、ゴミ... ほこり、浮遊粉塵などのない清浄で、かつ、乾燥した(絶対湿度の低い)気体が好ましく、さらに信頼性を高めるという点からは、そのような不活性ガスが好ましい。また、パツケージの製法も特に限定されない。

つぎに、実施例と比較例を示すが、この発明は 、この実施例に限定されるものではない。

(実施例)

リードフレームに実装されたアルミ 蓋者による クシ型アルミ配譲モデル素子を、樹脂封止し、0. 6 m厚のPPSシートで上下から溶融封止して、 1 図にみるような半導体装置を得た。この半導体 装置を用いて、プレツシャクツカー133で耐 湿加速寿命は験を行つた。その結果、700時間 からオープン不良(断線のこと)が発生しはじめ 、1000時間での不良率は、15%でありまた、パッケージング後の工程を経てもリードの 変形が無く、リードの変形手面しの必要もなかった。

特開昭 61-163652 (3)

(比较例1)

PPS 樹脂をベースとした封止成形材料で、リードフレームに実装されたクシ型アルミ配線モデル系子を、射出成形で封止して、第2 図にみるような半導体装置を得た。この半導体装置を用いて、実施例と同じ試験を行つたところ、100時間での不良が発生し、1000時間での不良率は35 %であつた。パッケージング後の工程において、一部のものにリード変形が生じ、手直しする公野があつた。

(比較例2)

クレゾールノボラツク系エボキシ樹脂をベース としたエボキシ封止材料で、リードフレームに実 装されたクシ型アルミ配線モデル素子をトランス フア成形で封止して、第2回にみるような半導体 装置を得た。この半導体装置を用いて、実施例と 同じは験を行つたところ、600時間からオープ ン不良が発生し、1000時間での不良率は52 %であつた。パッケージング後の工程において、要 数のものにリード変形が生じ、手直しする必要 ・があつた。

実施例と比較例との対比からわかように、この 発明にかかる半導体装置は、耐湿信頼性が向上し ており、かつ、パッケージング後の工程において 発生していたリード変形を防止することができる と含える。

(発明の効果)

この発明にかかる半導体装置は、パッケージが、リードの突き出た線上において、リードを挟むようにして外側に張り出しているため、リードとパッケージとの密着距離が長く、かつ、リードが補強されている。そのため、耐湿信頼性に優れ、かつ、パッケージング後の工程において発生していたリード変形を防止することができる。

4. 図面の簡単な説明

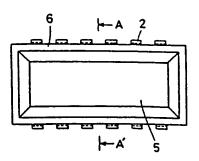
第1図はこの発明にかかる半導体装置の一実施例をあらわす平面図、第2図は同上のA-A 断面図、第3図は半導体装置の従来例をあらわす平面図、第4図は同上のB-B 断面図である。

1…電子部品 2……リード 5……パッケージ

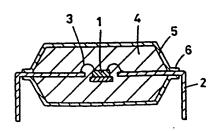
6 …つば

代理人 弁理士 松 本 武 意

第1図



第2 図



特開昭 61-163652 (4)

手続補正書 (銀)

昭和60年 4月15日

堌

特許庁長官 殿

1. 事件の表示

昭和60年特許顧鄭004597号

2. 発明の名称

半導体装置

3. 補正をする者

事件との関係 特許出版人

住 所 大阪府門真市大学門真1048番地

名 称(583) 松下電工株式会社

代表者 代表取締役 區井 貞

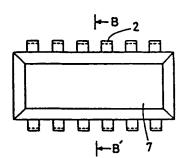
4. 代 理 人

住 所 〒530 大阪市北区天神橋2丁目4番17号 千代田第一ビル8階 電 話 (06) 352-6846

氏名 (7346) 弁理士 松 本 武

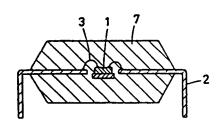
5. 補正により増加する発明の数

t 1.



第 3 図

第4図



6. 補正の対象

明細書および図面

7. 補正の内容

(I) 明細書第3頁第6行に「金型に塗布する」. とあるを削除する。

四 明細書第4頁第12行ないし第4頁第15行に「電子部品1は・・・されている。」とあるを、「電子部品1は対止保護材料4でドリップコートされている。さらに、対止保護材料でドリップコートされた電子部品は、シート状パッケージ5で封入されている。」と訂正する。

(3) 明報書第5頁第8行ないし第5頁第10行に「また、・・・のである。」とあるを、「また、パッケージのつばによつて、パッケージとリードとの密着距離が長くなるなど、その他の理由で、界面吸湿を低下させることができるのである。」と訂正する。

(4) 明細書第6頁第11行に「樹脂封止後」と あるを、「あらかじめ封止保護材料でドリップコ ートした後」と訂正する。 (5) 明細春第6頁第13行の「1図」と「にみるような」の間に、「および第2図」を挿入する。

(6) 明細書第6頁第15行に「700」とある を、「900」と打正する。

(7) 明細書第6頁第17行に「1000」とあるを、「1500」と訂正する。

(8) 明細書第1頁第3行ないし第7頁第5行に「クシ型・・・を得た。」とあるを、「クシ型・ルミ配線モデル素子をあらかじめ封止保護材料でドリップコートした後、射出成形で封止して、第3回および第4回にみるような半導体装置を得た。」と訂正する。

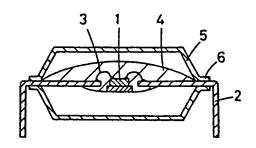
(9) 明細書第7頁第7行に「1000」とあるを「1500」と訂正する。

四 明相書第7頁第14行ないし第7頁第16行に「クシ型・・を得た。」とあるを、「クシ型アルミ配線モデル素子をあらかじめ封止保護材料でドリップコートした後、トランスフア成形で封止して、第3図および第4図にみるような半導体装置を得た。」と訂正する。

特開昭 61-163652 (5)

- (11) 明細書第7頁第17行に「600」とある を、「700」と訂正する。
- (12) 明細書第7頁第18行に「1000」とあるを、「1500」と訂正する。
- (13) 添付図面中、第2図を別紙のとおりに訂正 する。

第 2 図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.